

主催：(一財)岡山セラミックス技術振興財団

共催：日本セラミックス協会中国四国支部、耐火物技術協会中国四国支部、株式会社栗本鐵工所
株式会社島津製作所、スペクトリス株式会社 マルバーン事業部、株式会社大川原製作所

第4回 粉碎・混合・成形技術セミナー

製造プロセス研究会の一環として、各装置メーカーの御協力により、粉碎・混合技術に関する最新情報を提供するセミナーを次のとおり開催しますので、関係各位多数の御参加をお願いします。

日時

平成29年6月16日(金) 12:40~16:55

会場

岡山セラミックスセンター セミナー室
(備前市西片上1406番地18)

定員

50名

受講料

無料

申込方法

別紙お申込書に必要事項をご記入の上、FAXかメールにてご送信ください。
(一財)岡山セラミックス技術振興財団 担当：川端裕美(かわばた)
TEL 0869-64-0505 FAX 0869-63-0227
Email: erazoku@optic.or.jp

申込〆切

平成29年6月9日(金)

アクセス

JR岡山駅から約30km
JR赤穂線で45分 西片上駅下車徒歩約8分
車で約1時間



プログラム

時間	項目／概要
12:40-12:45	<p>開会あいさつ</p> <p>一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団 理事長 <small>よし たか ひろし</small> 吉 鷹 啓</p>
12:45-13:45	<p>「我が社の粉体機器、粉碎、乾燥、焼成、混練」 株式会社栗本鐵工所 機械システム事業部 資源エネルギー営業部 <small>まる やま まさ と</small> 丸 山 正 登</p> <p>【概要】 栗本鐵工所が取扱いの粉体機器及びプラントエンジニアリングについて紹介 します。機器の概要、特長、用途、実績などについて説明します。</p>
13:45-13:50	休憩
13:50-14:50	<p>「微粒子・ナノ粒子測定の新たな挑戦 ー分散・凝集の評価などー」 株式会社島津製作所 プロダクトマネージャー <small>しま おか はる お</small> 島 岡 治 夫</p> <p>【概要】 レーザー回折式粒子径分布、乾式密度測定、ガス吸着法による比表面積／細孔 分布測定、水銀圧入法による細孔分布測定など微粒子、ナノ粒子の分散、凝集の 様々な評価法を説明します。また、新たな技術である 1G 法(誘導回折格子法)に よるシングルナノ粒子径測定の紹介も行います。</p>
14:50-15:50	<p>「粉体の粒と製造工程における粒子径連続モニタリング装置の最新事例」 スペクトリス株式会社 マルバーン事業部 プロダクトスペシャリスト <small>さ とう ふみ あき</small> 佐 藤 文 章</p> <p>【概要】 近年、ますます粒子・粉体を原料として用いた最終製品への要求が高くなって きています。歩留まりの向上やエラーの排除のため「リアルタイム」に粒子分析 結果を制御装置へフィードバックをする工程は、それらの要求に応える技術とし て極めて有用です。 本セッションでは、これらの基礎技術を中心に各種の適用事例を紹介します。</p>
15:50-15:55	休憩
15:55-16:55	<p>「乾燥機メーカーが教える乾燥機の選び方講座」 株式会社大川原製作所 大阪営業課 課長 <small>しら かわ ひで き</small> 白 川 英 樹</p> <p>【概要】 粉体乾燥機の選定に於いて、形状・物性・揮発物など様々な条件が大きく影響 します。過去の経験や事例を基に乾燥機選定のポイント及びメリット・デメリッ トをわかりやすく紹介します。</p>
16:55	閉会

第4回 粉碎・混合・成形技術セミナー 参加申込書

平成 年 月 日

(一財)岡山セラミックス技術振興財団 御中

〒
住 所

会社名

申込者氏名

TEL
E-mail

FAX

以下のとおり参加申し込みます。

参加者氏名

氏 名	所属、役職	備考

講義の中でお聞きになりたいこと、質問事項などを講師へ事前に伝達いたします。

質問したい企業名	質問事項